非接触給電を用いた磁気浮上システムの開発

機械・航空システム制御研究室 1170033 小栗 佑斗

1.諸言

磁気浮上システムは、非接触で物体を支持できる機構 で、摩擦、潤滑、塵埃などの問題を解決できる可能性があ り、磁気浮上式列車、真空中やクリーンルームなど特殊環 境でよく利用されている.磁気浮上には永久磁石の磁性 や、電磁石の吸引力を利用したものなど様々な形式がある が、ローレンツ力を利用した磁気浮上システムは浮上力を 得ることが難しいため応用例が少ない.今回は非接触給電 を用いた電力に基づいて、ローレンツ力を用いた磁気浮上 システムに着目し、開発した機構を示し、その制御方法、 制御結果について発表する.

2. 非接触給電を用いた磁気浮上システム

2.1 磁気浮上システム

今回使用する磁気浮上システムのモデルを図1に示す. 非接触給電の受電部で電力供給を行い,整流回路で直流電 流に変換し浮上コイルに電流を流す.浮上コイルの両端に は永久磁石と電磁石を配置する.浮上コイルに流れる電流 と電磁石の間にはローレンツ力が発生し,重力とつりあわ せることで浮上が可能になる.また,電磁石の電流を制御 することでその間に働くローレンツ力を調節し,コイルの 浮上位置を安定化させるものとする.

2.2 非接触給電

今回使用した非接触給電を図2に示す.図1に示したように受電コイルは装置の近辺に配置し受電コイルと浮上コイルは共用することを目標とする.非接触給電に用いた等価回路を図3に示す.送電側と受電側はa,bの添え字を用いて区別する.送電側、受電側はともにRLC回路である.送電側は交流電流より電流 I_a を流し、共振周波数を同調させた2つのコイル間を電磁共鳴によって、受電側に電流 I_b を伝送する.伝送された電流 I_b はブリッジ型ダイオードで整流にされ、電解コンデンサで平滑にされた後、受電側に取り付けた浮上コイル部 R_I に供給される.

3. 磁気浮上システムの制御

3.1 浮上コイルの制御方法

浮上コイルと永久磁石間に発生する磁力線は図4のよう になる.永久磁石の磁力線はN極から出た後S極に向かう ことが広く知られている.図4に示すように永久磁石の上 端部や下端部ではN極から出た磁力線は同じ磁石のS極に 向かう.図4をもとに浮上コイルに流れる直流の電流と永 久磁石間に働くローレンツ力は図5のように3つに分類さ れると考えられる.永久磁石間ではローレンツ力は常に+Z 方向に働くため,浮上コイルの重力とローレンツ力は常に+Z 方向に働くため,浮上コイルの重力とローレンツ力がつり あう位置でコイルの浮上位置が安定する.また,電磁石の 電流を制御することでローレンツ力を調節し浮上位置を変 化させる.しかし,永久磁石の浮上力と重力だけでは制御 ができないので図6に示す電磁石を用いて,能動制御を用 いて上下方向および左右方向の安定化を行うものとする.



Fig.1 Model of floating organization





Fig.3 A circuit of wireless transfer organization



Fig.5 Relation of Lorentz force

3.2 ローレンツカの解析

浮上コイルに1Aの電流が流れているものとし,電磁石の 電流を-3Aから3Aまで1Aずつ変化させる.その場合に電磁 石間の浮上コイルに働くローレンツ力の変化を電磁界解析 ソフトJMAGを用いて解析した.解析で用いたモデルを図7 に示す.原点からz軸方向に50mmまで5mmずつ浮上コ イルを移動させた.またその時の解析データを図8に示 す.解析結果より,浮上位置が原点より20mmの位置でロー レンツ力が最大になることがわかる.つまり,電磁石の制 御の際は,浮上位置を原点から20mm付近の位置にすること が最適であるとわかった.

3.3 制御理論の検討

制御対象を浮上コイルとし、浮上コイルにかかる力について考える. 図9は浮上コイルにかかる力を表した図であり、浮上コイルにかかる永久磁石によるローレンツ力を F_p ,電磁石によるローレンツ力をf(i, 2),重力をmgとした. ここでf(i, 2)の変数iは電磁石に流れる電流の大きさ、変数Zは浮上コイルの位置を表す. 力のつり合いより、

$$mg - f(i, Z) - F_n = 0$$

運動方程式は,

$$m\ddot{Z}(t) = mg - f(i,Z) - F_p = 0$$

となる.

3.4 制御システムの概要

制御システムの概要を図10に示す.上下左右に配置され た4つのセンサで浮上コイルの浮上位置を計測し、A/D コン バータでデジタル信号に変換され、DSP ボードを介して P C 内の MATLAB/Simulink で計算処理をする.その値が DSP ボ ードを介して、D/A コンバータによりアナログ変換され、ア ンプにより増幅された値が各電磁石に電流として供給され る.

3.5 PID 制御

今回は位置制御を行っていく上で,まずフィードバック 制御の基礎として PID 制御で実験を行った.図6のよう に,ローレンツ力が2軸方向に働くように電磁石の向きを 配置することで,上下方向の浮上位置の測定する.出力と して電磁石に供給される電流は,電磁石の左右に位置する 永久磁石間の浮上位置を測定しているセンサの出力値を, それぞれ足して2で割った値と目標値との偏差に PID 補償 をかけることで制御される.

4. 結言

今回は製作したローレンツ力を用いた磁気浮上システム の構成を示し、その制御方法を考案した.また PID 制御を 用いて浮上コイルの上下方向の位置制御を行った.今後は 今回の制御の精度を向上させる他、最適な制御方法の考 案,浮上コイルの左右方向の位置制御を行う予定である.

文献

 (1) 田中雅子,岡宏一 非接触給電を用いた磁気浮上シス テムの開発 日本機械学会 中国四国学生会 第46回 学生員卒業研究発表講演会







Fig.9 Power to work to floating coil



Fig.10 Summary of the control system